(54) RESIN-SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH . HEAT SINK

(11) 63-205935 (A) (43) 25.8.

(43) 25.8.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-37850 (22) 23.2.1987

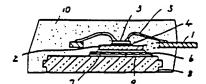
(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO

٠.

(51) Int. Cl. H01L23/28, H01L23/34

PURPOSE: To enhance the heat-dissipating performance and to reduce the ON resistance by a method wherein, after a circuit component has been mounted on a bed of a lead frame, it is fixed by laying a ceramic or the like between the bed and a heat sink so that this assembly can be resin-sealed.

CONSTITUTION: A semiconductor device 3 is fixed to a bed part 2 of a lead frame 1. Then, an electrode which has been formed on the semiconductor device 3 is connected to an external lead of the lead frame by using a metal thin wire 5. Then, a heat sink 8 is provided an Ag paste 9 is coated on one face of the heat sink a ceramic plate 6 is mounted on the face so as to be united in addition, an adhesive 7 is coated on the ceramic plate 6 the bed part 2 where the semiconductor device 3 is fixed is bonded to the ceramic plate. Then, this assembly is put in a metal mold and is sealed by using a mold resin 10 in such a way that one plane face of the heat sink 8 is exposed.



⑩日本国特許庁(JP)

回特許 出願 公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 205935

@Int_Cl_1

識別記号

厅内整理番号

④公開 昭和63年(1988) 8月25日

H 01 L 23/28 23/34 B-6835-5F B-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 放熱板付樹脂封止型半導体装置

> ②特 頤 昭62-37850

邳出 願 昭62(1987)2月23日

切発 明 者 מל 藤 侒 神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工

場内

の出 顋 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

分代 理 弁理士 井上

#

1. 発明の名称

放熟板付樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

半導体報子を囚着する放熟性の良いリードフレ ームのベット部を絶縁板を介して放熱板に一体に 取着け、前記半導体素子の健慢とこれに不道総状 態で配置する外部リード間を接続する金属細線を もつ組立体を、前記放然板の一面を露出して封止 する胡脂層とを具備することを特徴とする放熱板 付树脂对止型半游体装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明はトランジスタアレイもしくはダイオー ドアレイなどを備える放熟板付棚脂封止型半線体 装置の改良に関する.

(従来の技術)

パワートランジスタ等の電力用半導体新子を組 立るに当っては無容量が大きくかつ放然性に言ん

だヒートシンク(放然板を以後ヒートシンクと記 載する)を利用する方式が採用されており、この ヒートシンクに直接半導体素子を配置する際には オン抵抗が大きな問題となる。

この解決策の1つとして第2回に示す方式即ち 絶縁性がありしかも高い熱伝導を発揮するモール ド樹脂の開発によって、半導体基板にパワートラ ンジスタ等を遊り込んだ素子20をダイポンディン グしたリードフレーム21のベッド部22とヒートシ ンク間に、この高熱伝導特性をもつ封止樹脂層24 を通常のトランスファーモールド独によって充填 する方法が実用化されている。

更に、特別昭 60-160624号公報に開示されたヒ ートシンクと半導体素子の分離法を第3回イーハ によって説明すると、先ずポリイミド、ポリアミ ドならびにエポキシ等の胡脂製フィルム25に接着 剤26を堕布してから(第3図イ)、一定寸法に定型 化したテープ27を第3回口に示す自動方式によっ てマウントする。このテープ27は巻取り一ル29な らびに供給リール28に巻き取られ、近郊のヒータ

30で加熱されるヒートシンク31に、打抜きポンチ32を備えるプレス33を使用してテープ27をヒートシンク31に加熱圧者方式によって固定する。その牧乳3 図ハに明らかなように、ヒートシンク31にはテープ27を介して半導体チップ34がペースト35によって実験して、ヒートシンク31と半導ンジング34は絶縁分離する。一方、パワートランに面対では発力であるように出来のように半導化が、よっな要値が必要な場合にはテープ27に予め、高力によりのようによりのようによびないる。

(発明が解決しようとする問題点)

前述の第2回に示す方式では高熱放散性と電気 絶縁性を両立させるには限界があった。と言うの はリードフレームのベッド部22とヒートシンク23 間の距離を抑えて高熱放散性を確保しようとする と、この間放に充填する対止樹脂層24に空飲が発 生して電気絶縁性に疑点を生じるので、両者間の 距離として約 0.6mm以下に近ずけることは事実上

ンク間にセラミック等の絶縁物層を介在して得られる機能対止型半導体装置は熱抵抗が 0.9℃/Vと振めて小さくなる事実を基に完成したもので、 従来の技術観に説明した第2図の樹脂封止型半導体装置(5mm口の半導体新子使用)の熱抵抗 4.5℃/Vに比べて際立った値を示し、その優位性は明らかである。

(実施病)

第1回により実施例を詳述するが、従来の技術 解と重複する記載も都合上あるが、新香号を付し て説明する。

先ずリードフレーム1を伸縮するが、そのペットが32に烙取する半湯体料子3の機種に応じ出然でしたフレーム1の型も選定されるのは当然では当然ではかか多い半週体素子3では常法に従って適用しているを利用して半週体素子3をペックに半田等4を利用して半週体素子3に投げるでは、この外部リードでを展開して、1000年間がある。これで、1000年間である。これでは、1000年間であるが表示では、1000年間であるが表示では、1000年間であるが表示では、1000年間であるが表示では、1000年間であるが表示では、1000年間であるが表示では、1000年間

無理となる。

第3回に示す親子分離方式は石機能転物からなるテープを利用しているが、高熱放散性が不充分 言い換えると無低抗が悪く、逆ってパワーが大き く発熱なが大きい半導体選子の組立には難点がある。

本希明は、上記壁点を克服する現別な放無板付 切脂封止型半導体装置を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

この目的を達成するために、本発明ではリードフレームのベッドに必要な半導体素子などの電子回路部品を取着してからこのベッドとヒートシンク間にセラミック等の地域物別を介在して固着後、常法通り樹脂で到止することによって、 然放散性に優れかつオン抵抗の少ない樹脂到止型半導体装置を得るものである。

(作 川)

このようにリードフレームのベッドとヒートシ

このリードフレームの材質としては割もしくは割合金を使用することを強調しておく。この割系リードフレームを適用しているので、その製送時には、酸化助止に光分配なして金属組織5によるポンディング工程に支陸なきよう、又ポンディング工程に支陸なきよう、又ポンディング工程に支陸なきよう、又ポンディング

本に相対向する平坦な面を仰えたヒートシンク8を用意し、その一面にARペースト 209を被着し、ここにセラミック板6を殺せて一体化し、更にこのセラミック板6に失張りABペースト等の接着剤7を堕って、ここに前述の通り半導体新子3を切むした鋼もしくは剩合金製のリードフレームベッド部2を配置して合体する。

このセラミック板は 0.5mm程度に形成し、単線 体製子の大きさが 6 × 6 mm程度なら約10mm内とし、 材質としてはAd.O.、AdN、SiC、ならびにBcO等何れも適用できる。 尚、セラミック板 6 の一体化に 当っては有機接着別にかえてガラス接着剤も使用 可である。 次に、トランスファーモールド金型に

特開昭63-205935(3)

この利立体を入れて、ヒートシンク8の一方の平 坦な面が露出するようにモールド樹脂10によって 対止する。

この機能としては熱伝導導え \pm 60~100×10⁻¹ cal/cm secでを示す高熱導導でしかも絶縁性をもつ材料を選定した。

(発明の効果)

このように本発明に係る放無板付機脂封止型半導体装置ではその適用材料に無放散性が優れたリードフレームや封止樹脂を採用するのは勿論として、ヒートシンクと、半導体弱子をマウントするリードフレームのペッド部間にセラミックを介在させて無抵抗の低減化を達成して高出力のパワーモジュールを製造したものである。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係る放熟板付割指對止型半導体装置の製部を示す断面図、第2回は従来装置の断面図、第3回イーハはヒートシンクと半導体影子の分離に絶縁シート適用例の工程を示す断面図である。

代理人 非理士 井 上 一 男

